



CUSTOMER NAME フクテ イ 才 殿 向 け		PROJECTION METHOD TITLE 濁水処理装置		TYPE ADP-20A	
DATE 2006/01/11		ORIGINAL SCALE		DRAWING NO. V3-00508-4	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	DRAWING NO. V3-00508-4	
荻田	若園	岡本	岡本	CODE NO.	

反応槽pH指示計
 pH・濁度記録計
 SSセッター変換器
 処理水pH計
 反応槽
 pH電極
 造流槽
 INV
 造流槽搅拌機0.2kW
 ヒーター
 ヒーター0.2kW
 SSセッター
 沈殿槽
 汚泥貯留槽
 放流
 150A
 50A
 汚泥貯留槽へ*
 50A
 排泥ポンプ0.75kW
 排泥弁
 50A
 40A
 洗浄配管
 80A
 65A
 50A
 高分子溶解槽
 高分子溶解機0.2kW
 給水
 高分子貯槽
 高分子注入ポンプ0.2kW
 80A
 電磁流量計
 PAC貯槽*
 PAC注入ポンプ0.2kW
 原水
 原水ポンプ*
 原水ポンプ0.2kW
 原水貯槽*

炭酸ガスポンプ*
 炭酸ガス圧力調整器0.6kW
 炭酸ガス注入電磁弁
 80A

*印は別途準備

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

A3